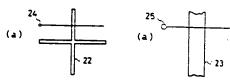
(21) Appl. No. 60-51708 (22) 15.3.1985

(1) TOSHIBA CORP (72) TOSHIYA MURAGUCHI(1)

(51) Int. Cl4. H01L21/30

PURPOSE: To enable correct positioning by using positioning marks of respective different size at the time of performing registration etc. for small diameter beam and large diameter beam.

CONSTITUTION: Registration is performed using a small mask 23 by small diameter beam 24 focusing electron beam and reflective electron signal from the (a) mark 22 comes to have high resolving power at beam scanning by means of positioning an optical system and a sample, so positioning and lithographic parameter arrangement can be performed with high accuracy. Subsequently, the reflective electron signal from the mark 23 at the time of beam scanning is enough detectable level and also recognition of the mark 23 is possible by means that resistration is performing using a large marks 23 with a large diameter beam 25 while the electron beam is put out of focus.



(54) CHECKING DEVICE FOR PATTERN DEFECT

(11) 61-210626 (A)

(43) 18.9.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-50431

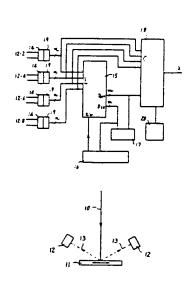
(22) 15.3.1985

(71) HITACHI LTD (72) SHIGEJI KIMURA(3)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01L21/30

PURPOSE: To prevent detection of error by detecting defect of pattern from combination of digitalized signal and appearance frequency thereof.

CONSTITUTION: After sampling signal from an optical detector 12 every constant time, digitalization is performed and the title device is given a function to memorize appearance frequency of respective combination as to the every combination of digitalized signals from each optical detector and detects defect of pattern from the combination of digitalized signal and appearance frequency thereof. That is, a storage device 15 is set to readout-mode by lead-light controller 15 and reads out address data  $D_{out}$  of the storage device 15 corresponding by one-to-one to  $4 \times n$  bit information decided by pattern formation of projecting position. Subsequently, after the storage device 15 is set to lettering-mode by the lead-light controller 16,  $D_{out}+1$  data is written to  $D_{in}$  (the same address) by an additional circuit 17. Whether which address of the storage device 15 is it addressed at how many times or not is detected by means of repeating such a operation every clock period.



18: data processing interface. 20: micro-computer. a: defective signal. b: address. c: data

(54) PINHOLE PLATE FOR MEASURING EFFECTIVE LIGHT SOURCE

(11) 61-210627 (A)

(43) 18.9.1986 (19) JP

(22) 15.3.1985

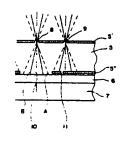
(21) Appl. No. 60-50606

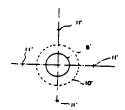
(71) CANON INC (72) MASAKATSU OOTA

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01L21/30,G03F9/00

PURPOSE: To enable size, shape and position of an injecting pupil to be measured simply and with high accuracy by a method wherein an optical transmission section lager than a pupil image by a pinhole and a light shielding layer possessing conforming position pattern in a luminous flux passing through another pinhole are provided.

CONSTITUTION: Incident max. luminous flux injecting to pinholes 8, 9 and illuminating luminous flux form a pupil image A effective light source image B on a light shielding layer 5". As a pinhole 10 larger than the pupil image A and a reference mark 11 exist is the light shielding layer 5", the pupil image A by the incident max. luminous flux, the effective light source image B and a reference mark image 11' are formed to a photosensitive layer. When the pupil and the effective light source are baked, the relationchip of relative position between the effective light source and the pupil and area ratio are detected, if the relationship of relative position between the reference pattern image and the pupil, and the relationship of relative position beween the reference pattern image and the effective light source image are measured, because they use the same reference. Thereby, size, and the position of the injection pupil can be measured simply and with high accuracy.





# (54) PINHOLE PLATE FOR MEASURING EFFECTIVE LIGHT SOURCE

(11) 61-210627 (A)

(43) 18.9.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-50606

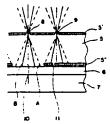
(22) 15.3.1985

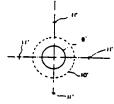
(71) CANON INC (72) MASAKATSU OOTA

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01L21/30,G03F9/00

PURPOSE: To enable size, shape and position of an injecting pupil to be measured simply and with high accuracy by a method wherein an optical transmission section lager than a pupil image by a pinhole and a light shielding layer possessing conforming position pattern in a luminous flux passing through another pinhole are provided.

CONSTITUTION: Incident max. luminous flux injecting to pinholes 8, 9 and illuminating luminous flux form a pupil image A effective light source image B on a light shielding layer 5". As a pinhole 10 larger than the pupil image A and a reference mark 11 exist is the light shielding layer 5", the pupil image A by the incident max. luminous flux, the effective light source image B and a reference mark image 11' are formed to a photosensitive layer. When the pupil and the effective light source are baked, the relationchip of relative position between the effective light source and the pupil and area ratio are detected, if the relationship of relative position between the reference pattern image and the pupil, and the relationship of relative position between the reference pattern image and the effective light source image are measured, because they use the same reference. Thereby, size, and the position of the injection pupil can be measured simply and with high accuracy.





9日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

# <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭61-210627

Oint.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)9月18日

H 01 L 21/30 G 03 F 9/00 Z-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 有効光源測定用ピンホール板

②特 願 昭60-50606

**登出 願 昭60(1985)3月15日** 

**7**9発 明 者 太 田

正克

川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社小杉事業

所内

⑪出 顋 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑫代 理 人 弁理士 伊東 辰雄 外1名

明 相 山田

#### 1. 発明の名称

有効光亜剤定用ピンホール板

## 2. 特許請求の範囲

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [発明の属する分野]

本発明は、照明光学系により照明された所望のパターンを有するマスクの像を結像光学系により形成する投影結像光学系において、照明光学系により作られる有効光澈の、結像光学系の射出機に対する位置、大きさ、形状を測定するためのピン

ホール板に関する。

## [従来の技術の説明]

き、 職光紙に形成された投影光学系の創出機と 4 効光数を関時に焼き付ける方法により行なってい た。

#### [発明の目的]

本発明は、照明系により形成された有効光線と投影光学系の射出機の大きさ、形状、位置を簡値に、しかも高い精度で測定することを目的とする。
【実施例の説明】

第1回は、本発明の一実施例に残る投影指光装置の構成を示す。同図において、1は殷明系のコ

- 3 -

である。 ゆえに以後、有効光線といえば、 a'. b'. c'を示し、 Neと言えば a. b. cを示す ことにする。

第2回は、照明光学系の有効光度と投影光学系の機を示す。同図において、Aは第1回の感光層6に投影される暖の像、Bは同じく感光層に投影される有効光敏の像である。

第3 図は、ピンホール板5 (第1 図)の上面側のピンホール8.9の配置、第4 図はピンホール板5の下面側のパターン10.11の配置を示す。図において、ピンホール板5の上面、下面とも5 個のピンホール8.9またはパターン10.11が一場で、五組が形成されている。ここで、互いに続り合うピンホールは、対応する時の像が重ならない距離だけ離れている。

第5回は、第1回におけるピンホールを5、組 光顧6および基板7の部分を拡大した新面回である。8、9はピンホール、5′、5″はピンホール版5の両面に形成された電光層、10はピンホール版5の下面に配置されたピンホールであり曝光

照明光学系の有効光線と投影光学系の瞳との関係を論ずる場合は、前記の照明光束と入射線大光 果との関係に置き換えて論ずることができる。すなわち、

有効光麗の大きさ(σ)

- 照明光束径/入射级大光束径

有効光源と瞳の偏心

■ 取明光束の光強度での重心と入射最大光束 の重心とのズレ

- 4 -

職上の触Aよりも大きくなっている。11は同じく ピンホール板5の下面に配置された基準マークで ある。

第6回は、級光層に焼付けられた有効光線の像 B'を示し、11'は基準マークの像、10'はピンホール10の像で、通常10'は視察できない。

第7回は、同じく感光階に焼付けられた味の像 A'を示し、10'。11'は第6回と同じものである。

 に基準マークが放付りられるので、基準マークと 有効光数の相対位置および基準マークと射出機の 相対位置を制定することにより、有効光粒と射出 峰の相対位置を知ることができる。

以下、第5回~第7回にしたがい過定線現を逃べる。

第5 図中、ピンホール8。9に入かりは ののは、ピンホール8。2 によりののでは、 ののは、これが、はいかでは、 ののは、はいかでは、 ののは、はいかでは、 ののは、は、 ののは、 のの。 ののは、 ののは、 のの。 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、

- 7 -

體を示す図、

第3回はピンホール板の上面側のパターン配置 図、

第4回はピンホール板の下面側のパターン配置 図、

第5回は第1回のピンホール板5、 感光板 6 および 基板 7 の部分の拡大 断面図、

第 6 図は感光器に焼付けられた有効光粒像の図、 第 7 図は感光器に焼付けられた鰻の図である。

A: 投影光学系の種の像、B: 照明光学系の有効 光額の像、5: ピンホール板、 6: 販光額、7: は板、8,9,10: ピンホール、11: 基本マーク。

> 特許出職人 キャノンなズ会社 代理人 弁理士 伊東託雄 代理人 弁理士 伊東哲也

および基準パターンの他と有効光差の他の相対位置関係を制定することにより、顕推的に、有効光 激と時の相対位置関係および面積比を知ることができる。

## 〔実施例の変形例〕

上記支施例では感光材としてホトレジストを用いているが、代わりに電気的な光センサーを用いてもよい。例えば、ラティチュードの大きい2次元CCDを用いれば、投影光学系の騒と駆引系の有効光量の相対位置、大きさ等は、拡散板をが引することなしにリアルタイムで制定することが可能である。

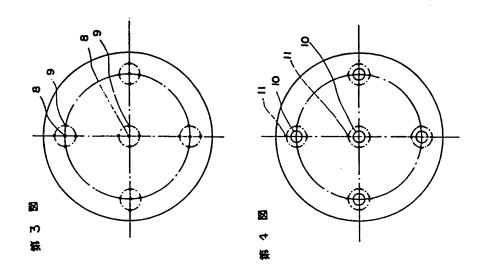
### 【発明の効果】

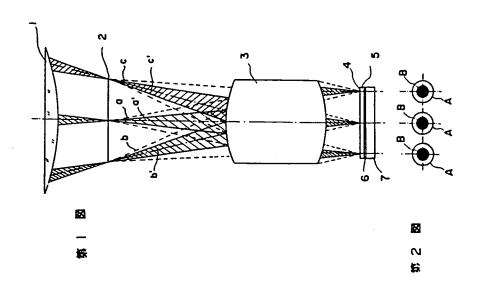
以上のように本発明のピンホール板によれば、 限明系により形成された有効光酸と、投影光学系 の射出軸の大きさ、形状、位置を関便に、しかも 高い精度で新定することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

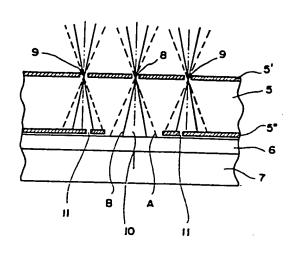
第 1 図はプロジェクション方式の光学的原理図、 第 2 図は照明光学系の有効光纖と投影光学系の

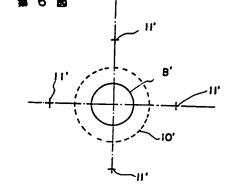
-8-

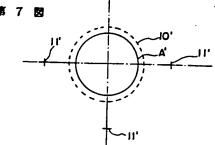












			÷
		N. S.	
	 ·		